## **EUROPEAN PATENT OFFICE**

## Patent Abstracts of Japan

**PUBLICATION NUMBER** 

63029555

**PUBLICATION DATE** 

08-02-88

APPLICATION DATE

23-07-86

APPLICATION NUMBER

61171585

APPLICANT: HITACHILTD;

INVENTOR :

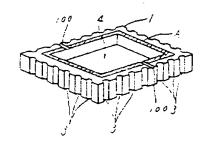
YAMADA TOMIO;

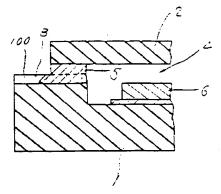
INT.CL.

H01L 23/02

TITLE

SEALED ELECTRONIC DEVICE





ABSTRACT: PURPOSE: To make it possible to achieve hermetic seal, in which blowholes are reduced, by forming air path parts, through which a cavity and the outside of the base part of the package are communicated, at the package base part, and heating and bonding the package base part and a cap part through a bonding agent such as low-melting-point glass.

> CONSTITUTION: A semiconductor chip 6 is fixed in a cavity 4. The pad of the semiconductor chip 6 and interconnected side grooves 3 are bonded with wires. Thereafter, low-melting-point glass 5 is formed on a sealing part A. A cap part 2 is mounted on the glass and heated. During the period a package base part 1 and the cap part 2 are being bonded at a planer part, where groove parts 100 are not formed, time difference occurs until the low-melting-point glass 5 flows into the groove parts 100. As a result, gas in the cavity is exhausted through the groove parts 100 during the bonding period. When the fusion of the low.melting.-point glass 5 progresses and its fluidity becomes large, the low-melting-point glass flows into the groove parts 100. The groove parts 100 are closed, and the hermetic seal of the cavity 4 by the cap part 2 can be achieved.

COPYRIGHT: (C)1988, JPO& Japio

THIS PAGE BLANK (USPTO)

19日本国特許庁(JP)

@ 特許出頭公開。

⑩公開特許公報(A)

昭63 - 29555

@Int\_CI,\*

裁別記号

厅内整理番号

**9**公開 昭和63年(1988)2月8日

H 01 L 23/02

G-6835-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全5頁)

**公発明の名称** 封止電子装置

②特 顧 昭61-171\$85

金出 顧 昭61(1986)7月23日

分発明者 山田

富 男

群馬県高崎市西横手町111番地 株式会社日立製作所高崎

工場内

愈出 頤 人 株式会社日立製作所

東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地

②代 理 人 弁理士 小川 勝男 外1名

79 **28** 5

発明の名称
対止電子装置

- 2. 存許請求の額囲
  - 1. 對止体書部と蓋ែとの複音面に、上記到止体 蓋部内に形成されたキャピティと対止体蓋配の 外部とを連集する通気部を形成し、上記到止体 基部と登節とを接触別を介して加熱浸着生しめ る際に、上記キャピティ内の気体を上記通気部 を介して排出するとともに上記医療剤にて金関 することを停載とする對止電子装置。
- 3. 発明の詳細な説明

〔竞英上の利用分野〕

本発明は単導体チップを対止体化よって気密熱 止する単導体異核回答の如き対止電子装置に関す るものであって、特化上記気密熱止を良好化する 額に適用して好遇な対止技術に関する。

〔従来の技術〕

IC, LSI等を実装するためのパッケージは、 使用材料によって、毎封形・プラステック・パッケージ形及びセラミックパッケージ形の3種に分けられる。

このうち、セラミョクバッケージには、[1] C P (Ceramic Package)、(2] C D (Cer-Dip)、(3] L C C (Leadless Chip Carrier)とがある。

(I)のCPは配額を施したアルミデ基版(ペース) にICを搭載し、タイヤボンディング後キャップ を扱せたものである。キャップ材には会異数とセラミック数とがあり、加着は低抗器形。金属ロウ により、役者はガラスで設滑する。

(2)のCDはセラミックとリードフレームを用いたDIL (Dual in Line Package)である。ICを搭載し、リードフレームとタイケボンディングした後、関形のセラミック製キャップを彼せ、ガラスで到限する。

(3)のLCCはセラミックチップキャリアとも呼ばれる。リード船を完全になくし、配線をパッケージの下部まで施したものである。CPと同じく

#### 特別昭63-29555 (2)

キャップには金属製とセラミック製とがあり、実 袋はソルグリフローで行う。実装面積は最も小さ く高密度実装に適している。

第23回はLCCパッケージの例を示す一部平 面図、第24回はそのよーA級断面図である。

1は対止体基部となるセラミックペース、2は 霊部であるキャップ、3は配籍の施された関連で ある。4は電子菓子を搭載するための凹部である キャビディー、5はガラスまたは金属ロク等の接 着材である。

超立対止にあたっては、セラミックペース1の キャピティー4内に電子業子(半導体チップ)6 を搭載し、ワイヤポンディング技術を用いて配録 3と半導体チップの電優とをアルミニュー上部の 如きワイヤ11で接続した後、ガラス等の妄着材 5を用いてキャップ2とペース1とを影響させ気 密動止する。

た対、新止電子装置を述べてある例としては、 株式会社工業調査会発行「電子材料1983年5 月号」昭和58年5月1日発行、p109がある。

0.3 m ときわめて小さくなり、半導体装置の気管性、信頼性が差しく低下する危惧があることがわかった。

きらに、LCCチャブバッケーツでは、LSI等の大量チップを搭載する場合、キャビティー等 校が比較的大きくなり、影張する気体の体験が増加し、前配の如き対止代まが小さいとプローボールド対処できなくたることがあり、また、キャビティーの空間が大きいために、プローボール目体も発生し島い等の間違がある。

本発明の目的は、高密度実装可能な小型パッケージであり、かつ、信頼性の高い対比電子楽量を 接供することにある。

本発明の他の目的は、対比体系部と新部を有するパッケージの対止信頼性を向上できる対止技術 を提供することにある。

本発明の旅記ならびにその他の目的と新規な存 数は、本明細等の記述および続付図面から明らか 比なるであろう。

(問題点を解決するための手段)

(発明が解決しようとする問題点)

前記到止工程の旅には海港材 5 が低耐点ガラス の場合420℃から460℃の切熱処理が行われ てガラスを溶験させ、ペースとキャップとを接着 させる。鉛を含む低酸点ガラスの敬慕は420℃ 前後であり、加熱処理温度は低融点ガラスの設点 より高い。すなわわ、低酸点ガラスが発験し、キ ャピティー内と外部雰囲気とが遮断された後もパ ッケージ全体は加熱されるため、キャビティー内 に残留する気体が加禁により影響し、キャビティ - 内の内圧が高まると、容融したガラスの一部を 押しのけて内氏を低下させようとし、第24窓に 示すよりな智部(以下、プローボールと称す。) 1が形成されてしまう。 対止代ェがプローホール 1の深さしより返めて大きければ辛季体製費の気 密性、信頼性に影響にないが、最近のバッケージ の動画である高密度與差を可能とする小型パック ージの要求から、本勢贸着等は對正代すな 0.3 m としてパッケージの小型化を行なっているため、 プローホールでが発生すると実質的な対止層は、

本語において第示される発列のうち代表的なものの概要を簡単化説男士れば、下記のとおりである。

すなわち、半導体チャブを固定するキャビティが形成された対止体帯部と、上記キャビティを密 関する張語との接着面の、例えば上記対止体器部 例に上記キャビティと対止体器部の外部とを運締 する追気間を形成し、上記封止体器部と上配置部 とを低限点ガラスの如き接着列を介して四期接受 するものである。

#### 作后)

上記した手段によれば、上記割止体書のと義語とを加熱接着する際、上記サマビティ内の気体が 困熱により影像するに伴なって上記油気部を介し て割止体基部外に掛出され、保融点ガラスを内傷 から州方向に圧退する力が低減される。また、上 記過気器は低配点ガラスの母酸にとらなって密閉 されるので、プローホールを低減した気管到止が 可能になり、電子装置の割止性を向上せしめる、 という本発明の目的を症成することができる。

#### (段起跃)

以下、第1回一部3回を参照して本発明を適用 した耐止電子装置の一実施例を説明する。なお、 第1回は対止体基部の形状を示す糾視図、第2回 および第3回は対止体基部と蓋部とを装着した状態を示す要率の新面回である。

本実施例の特徴は、対止体基部にキャビティ内の気体を排出するための質型を形成したことにあり、実際例の説明にあたっては上記第4 図及び舞 5 図を同時に参照するものとする。

割止体蓋部1の平面部に本発明でいう過気部に 相当する2条の誘部100が形成され、キャビディ4と割止体蓋部1の外側面とが連結するように なされている。

Aは対止体器部1と電部2とを接着するための 対止しろを示すものであり、この部分に低触点ガ ラス5を介して雪原2が散量される。上記再部 100は、上記対止しろAを頂ぎるようにして形 成されているので、対止しろAに低酸点ガラス5 が形成されたとき、これが弱酸しない際り調部

が少ない。したがって、舞部100が形成されていない平面部で對止体器部1と窓部2とが接着されつつある間、講部100に低限点ガラス5がながれこむ塩に時間差が生じる。この結果、接着が行われている間に、キャピティ4内の気体が構築100を介して辨気される。

そして低階点ガラス5の容融が遠行し、施動性が大化なった時点で解説100内に低降点ガラス 5が流れ込む。韓配100が第2図および無3図 に示すように低融点ガラス5化よって塞がれ、翌 302Kよるキャビティ4の気密對止が発了する。

上記のように、キャビティ4円の構築が行われる結果、第5回および第5回について述べたよう に低散点ガラス5の一部がキャビティも万向から 外側方向に伝達されることがない。そして製止し ろんにおける低融点ガラス5の噂さがほぼ第一に なり、気密性が向上する。

上記封止電子袋簡は、下記の加き効果を相する ものである。

(i) 射止体器部のキャビティと割止体器部の外部

100 によってキャビナ・4 と割止体外とは追索 可能になる。なお、乗割100は射止体器和1つ 角部に形成してもよいが、図示の位置が最著列の ねれがよいので署訳されたものである。

對主電子製量の組み立てに第しては、キャビディ4内に単級体チップ6を固定し、単語体チップ6のパッドと配鏈の施された側離3とをワイで11 によってポンディングする。

この後、上記到止しろAに低部点ガラス5を形成し、その上部に基出2を軟置して加熱する。加熱區度は、既途のように4200~450で程度である。

加熱によって、キャビティュ内の温度が次斜に 上昇し、割止体外の原度との差が大になるにつれ て、キャビティ4内のガスを含む気体が楽器 100 を介して調気される。

とこで注目すべきは、低船点ガラスもが希謝する誤の特性である。

すなわち、進蔵点ガラス3は海殿時の結案があ すり低下しないものであるため、加路時の流動性

とを連結する時間を形成し、低級点ガラスを用いて上記キャビディを整部によって気密対止する際、キャビディ内の気体を上記費即を介して誤気することにより、低級点ガラスがキャビディ内の影響した気体によって正道される力が低下するので設定とがはば海一になり、創止電子装置の気密性を向上し得る、という効果が得られる。

- [2] 上記(I)により、対止電子委員の信頼性が同上 する、という効果が将られる。
- (3) 上記(I)により、景密部止のための剣止しちを 小にすることができるので、剣止電子被量のパッ ケージを小にすることができ、電子装置の小型化 が容易になる、という効果が得られる。

以上に本発明者によってなされた発明を実施例 にもとづき具体的に説明したが、本発明は上記実 施例に限定されるものではなく。その要旨を追脱 したい範囲で領々変更可能であることはいうまで もない。

例えば、旅部100の形状は、焦3回に点線B で示すように対止性基部の平面で開語されたもの

### 特開昭63-29555 (4)

であってよい。更に、上記書書100に相当する 通気部を募3回に点線でで示すように形成しても よい。この場合、通気部は残さを小にして姿勢の 意さで低級点ガラスかくい込むようにしてよい。

以上の説明では、主として本発明者によってなされた発明をその背景となった利用分野であるし CC形電子無量に適用した場合について説明した が、それに限定されるものではなく、例えばサイ ドブレーズパッケージ等のフリットシールタイプ の学導体製品に利用することができる。

#### (発明の効果)

本銀において開示される発明のうち代表的なものによって得られる効果を簡単に説明すれば、下記のとおりである。

すなわち、電子装置の割止体化、この割止体内 に形成されたキャビティと割止体外とを連続する 通気低を形成し、接着剤を加熱して割止する際に 上記キャビティ内の気体を上記通気部を介して鋳 気するとともに、物質剤の溶離遅れを利用して通 気部を閉塞することにより、電子装置を気密割止 する際の気密性を向上としめるものである。

#### 4. 図面の商単た説明

第1四〜第3回は本発明を適用した割止電子装 型の一実施例を示するのであり、第1回は到止体 截部の形状を示す糾視回、

第2回は動止したときの通気部の状況を示す受 部の新面図、

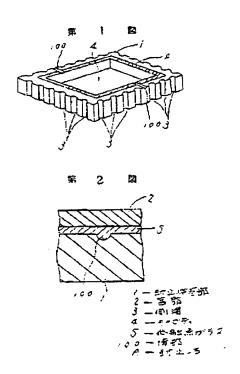
舞3図は対止したときの通気部の他の状況を示す要認の新面図。

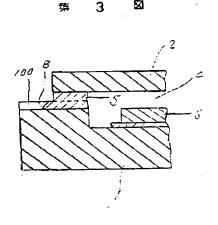
第4回は本発明に先立って検討された電子装置 の要都の平面図、

# 5 図は上記第 4 図の A - A 額紙 図図を示すら のである。

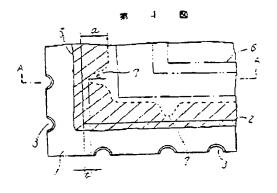
1 …対止体書部、2 …雲郎、3 …傷等、4 …キャピティ、5 …低融点ガラス、6 …半導体チップ、7 …プローホール、100 …速気部である選邦、A …斜止しろ。

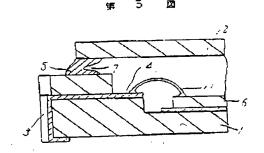
代意人 弁星士 小川 静 男





# **持開8863-29555(5)**





THIS PAGE BLANK (USPTO)